

2021年3月19日

2020年度 JIS 原案作成委員会 (2)
委員各位

一般社団法人 日本粉体工業技術協会
2020年度 JIS 原案作成委員会 (2)
委員長 松山 達

第2回 2020年度 JIS 原案作成委員会 (2)
委員会開催のご案内
(JIS Z 8825 レーザー回折・散乱法の改正)

拝啓 時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素は、日本粉体工業技術協会の活動に種々ご協力いただき、厚く御礼申し上げます。

さて、第2回委員会を下記にて開催致しますので、ご多忙中恐縮ですが、出席賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

日時 : 2021年3月23日(火) 14:00~15:00

実施方法 : Zoom を用いた WEB 会議

WEB 会議 : 参加 URL は別途連絡

連絡先 : (一社) 日本粉体工業技術協会

東京事務所 西岡 email: m-nishioka@appie.or.jp

大久保 email: okubo@appie.or.jp

TEL : 03-3815-3955

議題 : 原案(最終版)に対する確認、質疑応答等

以上